**Шаныгин Виталий Яковлевич. Совершенствование технологии создания устройств микро- и наноэлектроники с использованием неравновесной СВЧ плазмы низкого давления: диссертация ... кандидата технических наук: 05.27.01 / Шаныгин Виталий Яковлевич;[Место защиты: Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.].- Саратов, 2015.- 144 с.**